

2016年7月15日

「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2016」出展のお知らせ

「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2016」が7月20日（水）から7月22日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催されます。当社は「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2016」の「プラントメンテナンスショー」に出展します。

「プラントメンテナンスショー」は、工場の設備管理・保全技術に関する国内唯一の専門展示会であり、予防保全・設備管理、モニタリング・診断、生産・メンテナンスサービスに関する製品やサービスが紹介されます。

当社は、油の劣化状態をリアルタイムに監視し保守コストの軽減にも貢献できる『オイル診断計 ODS』及び『オイル診断計 WIO』を展示します。

皆さまのご来場を心からお待ちしております。

記

会 期 : 2016年7月20日（水）～7月22日（金）
10:00～17:00

会 場 : 東京ビッグサイト 東2・3ホール（東京国際展示場）

会場へのアクセス : りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分
ゆりかもめ「国際展示場正門」より徒歩約3分
<http://www.bigsight.jp/access/transportation/>

展示会 URL : <http://www.jma.or.jp/mente/index.html>

出 展 ブ ー ス : 東2ホール ブース番号：2Q-25

出 展 内 容 : 状態監視システム
『オイル診断計 ODS』
『オイル診断計 WIO』

ナブテスコ株式会社 技術本部
電子技術部 センサー技術グループ
担当：曾 齡鋒（ソウ レイホウ）
TEL: 044-270-2271 FAX: 044-270-2274
e-mail : CMS_Sensor@nabtesco.com